Support Request Form 利用相談フォーム

以下の内容をもとに、担当の技術スタッフが利用相談を行います。

〈Date 日付: month 月 day 日 year 年〉							
		User i	information 利用者情報	Ž			
Applicant 申請者	Name 氏名(フリガナ) Company (Organization 会社(組織)名・所属						
	Job Title/Position 職名						
	Grade For students Period of stay in NIMS	of NIMS internship progr	am				
	Period of stay in NIMS	esearchers					
	E-mail address			Phone Number			
	Name 氏名(フリガナ)						
Supervisor 責任者	Company (Organization)/Division 会社(組織)名・所属						
英江日	Job Title/Position 職名	/肩書					
	E-mail address				Phone Number		
	C	or NIMS use	ars only NIMS 内部刊用	日本の:	= ^		
	application ID if obtained. 身済みの方はご記入ください。	ers only NIMS 内部利用者の方へ About Data Provision					
	For people	from comp	anies and academia	企業	・大学等の方へ		
Please select one option regarding the research outcomes obtained through shared use. 共用設備利用で得た研究成果公開の有無について、どちらかを選択して下さい。 □ Disclosure of Research Results 成果公開 □ Non-Disclosure of Research Results 成果非公開							
Please answer the following options about data provision if you are considering using "ARIM". 「マテリアル先端リサーチインフラ」をご検討の方は、データ提供ご協力の有無についてお聞かせ下さい。 □ I am interested in data provision for ARIM. ARIM へのデータ提供について検討している □ I use ARIM without data provision. データ提供無しで ARIM を利用する □ I am not sure. よくわからない							
Research Summary 研究概要							

Selection of	the usage	e ty	pe and related questions 利	用形態の選拍	尺と質問		
	type. 利用形態のご希望について、A もしくは B をお選びく eck the ones that apply to you. 選択した利用タイプにつ						
$A \ \square$ Equipment Operation by user	rs 機器利力	用					
⇒Operate equipment and a	cquire dat	a by	yourself ユーザー自身が機器を	を操作しデー	タを取得		
▶Please select the type of equipr	ment you w	vish	to use and provide the name of	of the equipi	ment if you have specified		
ones. (e.g., JEM-2100) ご希望の	D装置種を選	選択	いただき、指定機器があれば <i>装</i> 置	置名をご記入	<i>ください</i> (JEM-2100 等)		
☐ TEM :							
□ SEM :							
☐ FIB :							
□ Others その他:							
Which of the following would y	ou judge y	our	experience to be? あなたの経駒	験は次のどれ	に当てはまると思いますか?		
\square Having no experience at	tall全く経	験か	ない				
\square Having enough practica	al skill 十分	経験	がある				
Please indicate for reference th	e model(s)) yoı	u have experience in NIMS by o	checking box	kes or write the name.		
参考のため、NIMS 施設で使用経	経験のある装	き置け	こチェックを入れて下さい。リス	くとは外の場合	合はご記入ください。		
	Equipment	t mo	del name		Equipment location		
□ JEM-ARM300F, □ JEM-2800	, □ JSM-79	900F	, □ SMF-1000, □ Scios2, □Aur	riga Laser	SENGEN site (Advanced Structural Materials)		
□ JEM-2100F, □ JEM-2100, □	IB-4000	SENGEN site (Physical Analysis Laboratories)					
☐ Talos F200X, ☐ Ethos NX500	00, □ Nano	Mill	Model1040		NAMIKI site		
Equipment other than the above	e 上記以外0	の装置	当 •	•			
►Please check appropriate boxes of TEM Sample preparation ☐ Only TEM sample preparation ☐ Only TEM observation ☐ SEM observation SEM	cquire data as follows. on and TEM aration TEM TEM 観察 <i>0</i> 観察	a by 当て VI ob M 記 のみ	EM unit 電子顕微鏡ユニットに。 にはまるものにチェックを入れて pservation TEM 試料作製と TEM	下さい。 <i>1</i> 観察			
		San	nple Information 試料情報				
Sample Name 試料名							
Sample Type, Form, Structure 試料の構成			□ Bulk バルク □ Monolayer 単層膜 □ Multilayer 多層膜 □ Nano-Particles ナノ粒子 □ Others: その他:				
Electrical Characteristics 電気特性			□ Conductor 導体、□ Semi-conductor 半導体、□ Insulator 絶縁体				
Magnetic Property 磁気特性 ☐ Ferrin			netic (Fe/Co/Ni) 強磁性(鉄/ netic (Ferrite etc.) フェリ磁性 netic 非磁性				
Elements contained in the sample	含有元素						
Remarks (if any) 特記事項							

- Pease fill in the following only if you wish to have a "Technical Surrogate". 以下は技術代行をご希望の方のみご記入ください。
- If you do not have enough space, please add pages. Other attachment accepted.
 スペースが足りない場合は、ページを追加してください。別紙添付でも可

Information Needed for Analysis Request 分析依頼に必要な情報							
Precautions when handling sample 試料に関する注意事項	□ Toxic 劇物・毒物 □ Diffusible 拡散性 □ Volatile 揮発性 □ Oxidizable 酸化性 □ Heat-resistant temperature(□ ○)耐熱温度 □ ○ ○ □ Intolerance for organic solvent such as ethanol or acetone 耐薬品性(アセトン・エタノール) □ Water reactive 水反応性 □ Photoreactive 光反応性 □ Destruction Allowed 破壊可 □ Destruction not Allowed 破壊不可 □ Others to be noted その他 □						
Number of Samples 試料							
-	/hich sample to start with If	there is more than one					
•	場合、優先順位を教えて下さい	there is more than one					
Directions of observation		□ Cross section 断面 □ Plan	n view 平面 🔲 Any direction 方位不問				
	out your sample 詳細な試料情		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
※ Not necessarily required in the second of the seco	if sample preparation is not req	uested. <u>試料作製を依頼しない</u> 場	得合は必須ではない				
understand using scher and unusable solvent. 初期形状・サイズ、表面	matic drawings or photos. Ir	n case of Crash and Dispersion 特定の加工希望位置の全体写真	est as specifically as possible to easy in method, write the name of usable in the complex and the complex a				

Detailed information about analytical techniques you request 依頼したい分析手法 ※You don't need this information if you request only sample preparation. 試料加工のみ依頼の場合は不要 TEM: HR-TEM, STEM-EDS, STEM-EELS, EDS Mapping, Line Analysis, Electron Diffraction Pattern etc. HR-TEM、STEM-EDS、STEM-EELS、マッピング、線分析、電子線回折図形等。 SEM: surface observation, cross-sectional observation, EDS measurement, EBSD measurement etc. 表面観察,断面観察,EDS 測定,EBSD 測定等 Sample disposal 試料廃棄について Please check one of the following options. ▶Is it OK to dispose of your samples we received three months after the analysis is completed? お預かりした試料は分析完了後3か月経過したら廃棄してもよろしいでしょうか?

□ Yes, it is OK to dispose of them. 廃棄してよい □ No, I need the samples returned. 試料の返却を希望する